





www.elsevier.com/locate/jpowsour

Author Index of Volume 112

Abbate, M. 290 Abiko, H. 557 Abraham, D. 41 Ahmed, S. 519 Aizawa, M. 588 Akashi, H. 577 Almeida, E.C. 290 Amine, K. 41, 634 Ansart, F. 247 Arakawa, M. 90 Arof, A.K. 435 Arriagada, J. 54 Aymard, L. 547

Baik, H.-K. 8 Bakalova, I. 30 Bali, S. 322 Batra, V.S. 322 Bergmann, U. 231 Biensan, P. 191 Braatz, P. 236 Braun, A. 231

Cairns, E.J. 231 Campanari, S. 273 Carré, B. 191 Castillo, S. 247 Cezare, T.T. 395 Cha, S.W. 410 Chagnes, A. 191 Chan, S.L.I. 428 Chang, D.-R. 452 Chang, H. 484 Chang, K.-H. 401 Chang-Chien, A. 410 Chen, C.P. 105 Chen, C.W. 367 Chen, J.G. 384 Chen, X. 98 Cherif, A. 49 Chick, L.A. 130 Cho, B.W. 504 Cho, B.-W. 660 Cho, W.-I. 660 Choi, N.-S. 61 Choi, Y.-K. 76, 626 Chou, Y.-S. 130 Chou, Y.-s. 376 Choudhury, S.R. 137

Chu, A. 236

Chung, J.-S. 671

Cramer, S.P. 231

Chung, K.-i. 76, 626

Danzi, A. 491
Das, R.P. 562
De Francesco, M. 491
Delmas, C. 419
Deshmukh, M.B. 137
Dhathathreyan, K.S. 331
Dhouib, A. 49
Do, J.-S. 643
Doeff, M.M. 294
Doh, C.-H. 469
Dutton, A.G. 531

Eguchi, K. 588

Fey, G.T.K. 384 Flanzer, M.E. 353 Fleming, F. 199 Fujiwara, N. 583

Geoffroy, I. 191 Giorgi, L. 491 Gonzales, M. 294 Gopukumar 504 Govind, R. 36 Govindaraj, G. 184 Gu, W. 231 Guo, H. 428 Gurau, B. 339

Ha, S. 655 Han, H.-S. 461 Han, J. 109, 477, 484 Haran, B. 606, 614 Haran, B.S. 199 Hashim Ali, S.A. 435 Hatchell, B.K. 570 Herreyre, S. 191 Hibino, M. 557 Hollingsworth, J. 294 Holze, R. 255 Hong, S.-A. 109 Hottinen, T. 261 Hu, C.-C. 401 Huot, J. 547 Hussin, A. 435

Ioroi, T. 583 Izaki, Y. 509

Jang, S.-W. 8 Jeng, K.T. 367 Jiang, C. 255 Jo, S.I. 1 John Appleby, A. 98, 209 Jraidi, M. 49 Ju, J.-B. 660 Jun, J. 153, 153 Jung, Y. 639

Kang, D.-W. 1

Kang, H.-R. 461

Kang, S.-H. 41 Kani, Y. 588 Katayama, Y. 85 Kaufman, A. 121 Kikuchi, R. 588 Kim, D.-W. 1 Kim, H.-J. 660 Kim, H.-K. 67 Kim, H.-S. 469, 660 Kim, H.-T. 452, 461 Kim, J. 41 Kim, K. 153 Kim, K.B. 504 Kim, S.-G. 109 Kim, S.-P. 469 Kim, S.-W. 452, 461 Kim, W.-S. 76, 626 Kim, Y.T. 504 Kishi, T. 85 Knickle, H. 162 Komoda, M. 509

Kopasz, J. 519

Kudo, T. 557

Kumar, R. 519

Kostecki, R. 222

Krumpelt, M. 519

Laberty-Robert, C. 247 Lee, H.-Y. 8, 649 Lee, J. 639 Lee, J.Y. 596 Lee, S.-H. 452 Lee, S.-J. 8 Lee, S.J. 410 Lee, S.-M. 8, 484, 649 Lee, Y.-G. 61 Lemordant, D. 191 Levasseur, S. 419 Lim, H.C. 109 Lim, T.-H. 109 Lin, S.-J. 174, 497 Little, F.E. 98, 209 Liu, M. 216 Liu, Z.L. 596 Lo Presti, R. 491

Lu, Y.-F. 643

Lund, P. 261

Makino, K. 85 Mallick, S.C. 562 Manickam, M. 116 Masel, R.I. 655 Masuda, Y. 509 Matsuyama, T. 509 Maudgal, S. 322 Ménétrier, M. 419 Mennola, T. 261 Merten, J. 531 Mikkola, M. 261 Mishra, K.G. 562 Miura, T. 85 Miyazaki, Y. 583 Moon, S.-I. 469 Morita, H. 509 Moshtev, R. 30 Mugikura, Y. 509 Munichandraiah, N. 443, 665 Murugaraj, R. 184

Nagaraj, N. 326 Nam, S.W. 109 Narasimha Rao, V.V.R. 326 Nalatury, S.P. 621

Nelatury, S.R. 621 Neves, S. 395 Noponen, M. 261

Myoung, J. 639

O'Hayre, R. 410 Olausson, P. 54 Omoshiki, K. 588 Orfanogiannis, C. 531 Orui, H. 90 Orui, K. 577 Osaka, T. 384

Pan, Y.H. 298
Park, E.-S. 477
Park, J.-G. 626
Park, J.-K. 61
Park, Y.I. 410
Polo Fonseca, C. 395
Popov, B.N. 199, 606, 614
Popovich, N.A. 36
Portal, J. 247
Pozio, A. 491
Prinz, F.B. 410

Qi, Z. 121

Raja, M. 331 Rajalakshmi, N. 331 Rajendra Prasad, K. 443

Ramadass, P. 606, 614	Shibuya, M. 577	Suresh, P. 665	Wang, Q.D. 105
Ramasamy, S. 184	Shim, J. 222		Wang, X.L. 105
Rao, A.M. 216	Shin, HC. 216	Tak, Y. 639	Watanabe, K. 90
Rengaswamy, R. 137	Shin, JH. 469	Takata, M. 116	Watanabe, T. 509
Rice, C.A. 655	Shin, SS. 634	Takeguchi, T. 588	Wenzl, H. 531
Richardson, T. 222	Shivashankar, S.A. 665	Tang, Z. 428	White, R. 606, 614
Richardson, T.J. 294	Shukla, A.K. 665	Tarascon, JM. 547	Wieckowski, A. 655
Rodrigues, S. 665	Silva, R.F. 491	Tatarchuk, B.J. 353	Williford, R.E. 570
Ropeter, C. 531	Sim, WJ. 76	Tewari, P.K. 322	Wu, Y.P. 255
Rosolen, J.M. 290	Singh, P. 570, 621	Tsai, ML. 643	
Roué, L. 547	Siroma, Z. 583	Tsujimoto, K. 588	Xu, Y.H. 105
Ruddell, A.J. 531	Slavkov, D. 199	Tucker, M.C. 231	,
Ruggeri, S. 547	Smotkin, E.S. 339	Twidell, J.W. 531	Vana C C 174 407
	Sohn, HJ. 1, 671		Yang, CC. 174, 497
Sadanadan, B. 216	Song, Q. 428	Uchida, Y. 588	Yang, S. 162
Saito, Y. 410	Song, X. 222	Ueno, A. 588	Yano, T. 588
Samms, S.R. 13	Srinivasan, V. 298	Ceno, 71. 300	Yasuda, K. 583
Sanjay, K. 562	Stevenson, J.W. 130, 376	V:1 C 20	Yoon, S.P. 109 Yoon, Y.S. 67
Sauer, D.U. 531	Stoll, M.E. 41	Vassilev, S. 30	,
Savinell, R.F. 13	Striebel, K.A. 222	Vezin, P. 531	Yuan, CW. 294
Schulz, R. 547	Subba Reddy, Ch.V. 326		
Sekai, K. 577	Subbaiah, T. 562	Wan, C. 255	Zhang, R. 596
Selimovic, A. 54	Subramanian, V. 384	Wang, C. 98, 209	Zhang, Xw. 98
Seong, TY. 67	Sun, Y.K. 41	Wang, C.Y. 298	Zhang, XW. 209
Sharma, A.K. 326	Sun, YK. 634	Wang, H. 231	Zhu, W.H. 353
Shibamoto, G. 577	Sung, YE. 76, 626	Wang, M. 307	Zlatilova, P. 30